

08.12.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年12月 9日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-356461

[ST. 10/C]:

[JP2002-356461]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社日立製作所

REOEIV会员 0 3 FEB 2004

WIPO PCT

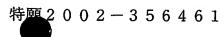
PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 1月15日







【書類名】

特許願

【整理番号】

110200688

【提出日】

平成14年12月 9日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02F 1/133 ·

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株式会社日立製

作所 日立研究所内

【氏名】

冨岡 安

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株式会社日立製

作所 日立研究所内

【氏名】

阿部 英俊

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株式会社日立製

作所 日立研究所内

【氏名】

近藤 克已

【特許出願人】

【識別番号】

000005108

【氏名又は名称】

株式会社 日立製作所

【代理人】

【識別番号】

100093506

【弁理士】

【氏名又は名称】

小野寺 洋二

【電話番号】

03-5541-8100

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

014889

【納付金額】

21,000円



【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶表示装置およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

少なくとも一方が透明な一対の基板と、

前記一対の基板間に配置された液晶層と、

前記一対の基板の一方の基板に形成され、当該基板面に対してほぼ平行な成分を持った電界を前記液晶層に印加するための電極群と、

前記電極群に接続された複数のアクティブ素子と、

前記液晶層と前記一対の基板の少なくとも何れか一方の基板に配置された配向 制御膜と、

前記一対の基板の少なくとも何れか一方の基板に形成され前記液晶層の分子配 向状態に応じて光学特性を変える光学手段とを有し、

前記配向制御膜の少なくとも一方が、ほぼ直線に偏光した光を照射して配向制御能を付与した光反応性のポリイミドおよび/またはポリアミック酸からなる配向制御膜であることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】

前記配向制御膜上の液晶層を構成する液晶分子の長軸方向が、前記光照射した ほぼ直線に偏光した偏光軸と平行または直交していることを特徴とする請求項1 に記載の液晶表示装置。

【請求項3】

前記光反応性の配向制御膜が、シクロブタンテトラカルボン酸2無水物および 又はその誘導体と芳香族ジアミンからなるポリアミック酸またはポリイミドを含 んでいることを特徴とする請求項2に記載の液晶表示装置。

【請求項4】

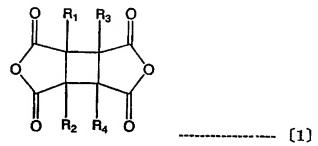
前記光反応性の配向制御膜が、シクロブタンテトラカルボン酸2無水物および 又はその誘導体と芳香族ジアミンからなるポリアミック酸またはポリイミドの繰 り返し構造を少なくとも50%以上含んでいるポリアミック酸またはポリイミド であることを特徴とする請求項2に記載の液晶表示装置。



【請求項5】

前記シクロブタンテトラカルボン酸2無水物およびその誘導体が、下記一般式 [1]

【化1】



(但し、R1, R2, R3, R4はそれぞれ独立に水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $1\sim6$ のアルキル基、アルコキシ基)

で示される化合物であることを特徴とする請求項3または4に記載の液晶表示装置。

【請求項6】

前記芳香族ジアミン化合物が、下記一般式 [2] ~ [16]

【化2】

$$H_2N$$
 NH_2
 R_2
 R_2
 R_2
 R_2
 R_2

【化3】

$$H_2N$$
 H_2
 H_2
 H_3
 H_3

【化4】

$$H_2N$$
 NH_2
 H_1
 H_2
 H_2
 H_3
 H_4
 H_4
 H_5
 H_6
 H_7
 H_8
 H_8

【化5】

$$H_2N$$
 R_2
 R_4
 NH_2
 R_3
 R_4
 R_4
 R_5

【化6】

$$H_2N$$
 R_1
 R_3
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4

【化7】

$$H_2N$$
 R_2
 R_3
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_5

【化8】

$$H_2N$$
 NH_2
 R_2
 R_2
 R_2
 R_3

【化9】

$$H_2N$$
 R_1
 NH_2
 R_3
 R_3
 R_3

【化10】

$$H_2N$$
 R_2
 R_3
 NH_2
 R_3
 R_3
 R_3

【化11】

$$H_2N$$
 H_2
 H_3
 H_4
 H_4

【化12】

$$H_2N$$
 R_1
 R_2
 R_3
 R_4
 R_4
 R_2
 R_4
 R_4
 R_2
 R_4

【化13】

$$H_2N$$
 R_1
 R_2
 R_2
 R_3

【化14】

$$H_2N$$
 R_1
 R_2
 R_2
 R_2
 R_2
 R_2
 R_3

【化15】

$$H_2N$$
 H_2
 H_3
 H_4
 H_2
 H_3
 H_4
 H_2
 H_3
 H_4
 H_2
 H_3
 H_4
 H_4
 H_5
 H_5
 H_5
 H_5
 H_5
 H_5

【化16】

$$H_2N$$
 R_1
 R_2
 R_2
 R_3
 R_4
 R_5
 R_6
 R_7
 R_7
 R_7

(但し、一般式〔2〕~〔16〕においてR1、R2、R3,R4はそれぞれ独立に水素原子、フッ素原子、又は炭素数1~6のアルキル基、アルコキシ基、又はビニル基 $\{-(CH_2) m-CH=CH_2, m=0, 1, 2\}$ 又はアセチル基 $\{-(CH_2) n-C\equiv CH, n=0, 1, 2\}$ を示す。また、一般式〔5〕においてXは $\{-(CH_2) n-C=CH, n=0, 1, 2\}$ を示す。また、一般式〔5〕からなる化合物群から選択される化合物の少なくとも1種を含有することを特徴



とする請求項3または4に記載の液晶表示装置。

【請求項7】

前記ポリイミド材料からなる前記配向制御膜の膜厚が、1 n m から100 n m であることを特徴とする請求項1乃至6の何れかに記載の液晶表示装置。

【請求項8】

前記配向制御膜の前記電極群を構成する電極上の膜厚が、1 n m から 5 0 n m であることを特徴とする請求項1乃至6の何れかに記載の液晶表示装置。

【請求項9】

前記配向制御膜の前記電極群を構成する電極上の膜厚が、1 n m から30 n m であることを特徴とする請求項1乃至5の何れかに記載の液晶表示装置。

【請求項10】

前記配向制御膜のガラス転移温度が250°C以上であることを特徴とする請求項1乃至9の何れかに記載の液晶表示装置。

【請求項11】

前記液晶層のプレチルト角が1度以下であることを特徴とする請求項1乃至1 0の何れかに記載の液晶表示装置。

【請求項12】

前記電極群は画素電極と共通電極を有し、前記画素電極と前記共通電極の少な くとも一方が透明電極で構成されていることを特徴とする請求項1乃至11の何 れかに記載の液晶表示装置。

【請求項13】

前記透明電極はイオンドープ酸化チタン膜、又はイオンドープ酸化亜鉛膜で構成されていることを特徴とする請求項12に記載の液晶表示装置。

【請求項14】

前記共通電極または前記共通電極配線又は信号配線が、Al、Cr、Mo、Ta、W、またはこれらの何れか1つを含む合金からなることを特徴とする請求項1乃至13の何れかに記載の液晶表示装置。

【請求項15】

前記画素電極およびこれと対向する前記共通電極が互いに平行に配置され、か





つ屈曲構造を有することを特徴とする請求項1乃至14の何れかに記載の液晶表 示装置。

【請求項16】

前記共通電極または/および前記画素電極が有機絶縁膜上に形成され、前記有 機絶縁膜および前記電極群上に前記液晶配向膜が形成されていることを特徴とす る請求項1乃至15の何れかに記載の液晶表示装置。

【請求項17】

前記液晶層と前記一対の基板上に形成されている前記配向制御膜との二つの界 面における前記液晶分子の配向制御方向がほぼ同一方向であることを特徴とする 請求項1乃至16の何れかに記載の液晶表示装置。

【請求項18】

一方の基板の基板面に対してほぼ平行な成分を持った電界を印加するための電 極群と、前記電極群に接続された複数のアクティブ素子を有し、少なくとも一方 が透明な一対の基板の間に液晶層を挟持し、前記液晶層と前記一対の基板の少な くとも何れか一方の基板に、ほぼ直線に偏光した光を照射して配向制御能を付与 した光反応性のポリイミドおよび/またはポリアミック酸からなる配向制御膜を 配置し、前記一対の基板の少なくとも何れか一方の基板に形成され前記液晶層の 分子配向状態に応じて光学特性を変える光学手段とを有する液晶表示装置の製造 方法であって、

前記液晶配向膜に照射する前記偏光の光波長が200mmから400mmの範 囲であることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項19】

前記液晶配向膜に液晶配向能を付与するための配向処理が、ほぼ直線に偏光し た第一の波長を持つ偏光と第二の波長を持つ偏光の少なくとも 2 種類の波長の偏 光照射処理であることを特徴とする請求項18に記載の液晶表示装置の製造方法

【請求項20】

前記液晶配向膜に液晶配向能を付与するための配向処理が、ほぼ直線に偏光し た第一の波長を持つ偏光と第二の波長を持つ偏光の少なくとも 2 種類の波長の偏



光照射処理に加えて、加熱、赤外線照射、遠赤外線照射、電子線照射、放射線照射のうち少なくとも一つの二次処理を施すことを特徴とする請求項18または19に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項21】

前記偏光照射処理と前記二次処理を時間的な重なりをもって行うことを特徴と する請求項20に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項22】

前記二次処理が前記液晶配向膜のイミド化焼成処理を兼ねていることを特徴と する請求項20または請求項21記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項23】

前記二次処理を行う場合の前記配向制御膜の温度が、100°Cから400°Cの範囲であることを特徴とする請求項20または21に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項24】

前記二次処理を行う場合の前記配向制御膜の温度が、150°Cから300°Cの範囲であることを特徴とする請求項20または21に記載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する利用分野】

本発明は、基板に対してほぼ平行な方向に電界を液晶層に印加して動作させる、いわゆるインプレーン・スイッチング(In-plane Switching: IPS)方式の液晶表示装置とその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

通常、液晶表示装置の表示は、一対の基板間に挟まれた液晶層の液晶分子に電界を印加することにより液晶分子の配向方向を変化させ、それにより生じた液晶層の光学特性の変化により行われる。従来、画素毎に薄膜トランジスタ等のスイッチング素子を備えた、所謂アクティブ駆動型液晶表示装置は、液晶層を挟持す



る一対に基板のそれぞれに電極を設け、液晶層に印加する電界の方向が基板界面に対してほぼ垂直になるように設定され、液晶層を構成する液晶分子の光旋光性を利用して表示を行うツイステッドネマチック(Twisted Nematic : TN)表示方式に代表される。このTN方式の液晶表示装置においては視野角が狭いことが最大の課題とされている。

[0003]

一方、一対の基板の一方に形成した櫛歯電極を用いて発生する電界が当該基板面にほぼ平行な成分を有するようにして液晶層を構成する液晶分子をほぼ基板と平行な面内で回転動作させ、液晶層の複屈折性を用いて表示を行うIPS方式が、「特許文献1」、「特許文献2」、「特許文献3」、「特許文献4」、「特許文献5」等に開示されている。このIPS方式は液晶分子の面内スイッチングに起因して従来のTN方式に比べて視野角が広く、低負荷容量である、などの利点があり、TN方式に代わる新たな液晶表示装置として有望視され近年急速に進歩している。また、液晶層に電界を印加するための対の電極の少なくとも何れか一方を透明導電膜で構成することにより、透過率を向上させたIPS方式が「特許文献6」に開示されている。

[0004]

このような視角特性(輝度コントラスト比、階調・色調反転)に優れ、表示の明るいIPS方式の液晶表示装置(IPS-TFT-LCDと略称する)は、表示領域が大きなモニターやテレビなどへ向けた有力な技術である。液晶表示装置では、液晶層を挟持する一対の基板の当該液晶層との界面には液晶配向制御能を付与した配向制御膜が形成される。しかし、今後20型以上のより大きな画面に対応したIPS-TFT-LCDを実用化するには、サイズの大きい表示装置(大型パネル)用の新しい構造やプロセスの開発が必要である。

[0005]

特に、液晶層に対面する表面に段差構造が多いIPS-TFT-LCDにおいては、配向制御膜に大画面にわたって均一な配向処理を施すことは困難である。配向制御膜に配向処理を施す際のマージンは、従来型のTN方式、とりわけ現在主流のノーマリオープン型TN方式(低電圧で明表示、高電圧で暗表示)に比べ



て著しく狭い。マージンが狭い理由は以下の(1)~(3)に説明する3点である。

(1)段差構造

IPS-TFT-LCDにおいては、原理上数ミクロン程度の幅を持つ細長い電極(櫛歯電極(Inter digital electrode)と称する場合もある)を多数配設する必要がある。そのため、微細な段差構造が形成される。段差の大きさは電極の厚みやその上に形成される各種の膜の形状により決まるが、通常 0.1ミクロン (μ m) 以上である。これらの膜の最上層にポリイミド等の高分子膜からなる配向制御膜(配向膜とも称する)が形成される。

[0006]

従来の量産技術においてはこの配向制御膜上をラビング処理し、液晶配向能(初期配向)を付与する。一方で、ラビング用の布は、太さが10~30ミクロン程度の細い繊維を東ねて構成されており、実質的にはこの細い繊維一本一本が配向膜の局所的な部分に一定方向の剪断力を与えることで液晶配向能を付与する処理がなされる。繊維としては数ミクロン程度の極細繊維も存在するが、ラビング用としてはある程度の摩擦力を付与するための剛性が要求されることから、このような極細繊維を用いたものは実用化されていない。IPS方式での電極間隔も上記繊維の径と同程度の10~30ミクロン程度であるため、段差近傍のラビングは十分になされず、配向が乱れやすい。この配向の乱れは黒レベルの上昇、ならびにそれによるコントラスト比の低下や、輝度の不均一性といった画質の低下を引き起こす。

(2)配向角

IPS-TFT-LCDにおいては、初期配向方向は原理上電極が伸びた方向、或いはそれと垂直な方向からある一定以上の角度をもってずらして設定する必要がある。ここで電極とは、信号配線電極、画素内の共通電極、画素電極を指す。初期配向の方向をラビングで規定するには、前述のように10~30ミクロン程度の繊維で所定角度方向に擦る必要があるが、信号配線電極、画素内の共通電極、画素電極といった一定方向に伸びた配線とその端部の段差により、設定の角度から段差方向に繊維が引きずられてしまい配向が乱れ、それによる黒レベルの



上昇などの画質の低下を引き起こす。

(3) 暗レベルの沈み込み

IPS-TFT-LCDの特徴の一つとして、暗レベル(黒表示)の沈み込みが良好である点が挙げられる。そのため、他の方式に比較して配向の乱れが目立ちやすい。従来のノーマリオープン型TN方式では暗レベルが高電圧を印加した状態で得られる。この場合、高電圧では液晶分子のほとんどが基板面に垂直な一方向である電界方向に揃っており、その液晶分子配列と偏光板の配置との関係で暗レベルが得られている。従って、暗レベルの均一性は原理上低電圧時の初期配向状態にはあまり依存しない。更に、人間の目は、輝度のムラを輝度の相対的な比率として認識し、かつ対数スケールに近い反応をするため、暗レベルの変動には敏感である。この観点からも高電圧で強制的に一方向に液晶分子を配列させる従来のノーマリオープン型TN方式では、初期配向状態に鈍感になり有利である

[0007]

一方、IPS方式では低電圧或いは電圧ゼロにおいて暗レベルの表示をするため、初期配向状態の乱れには敏感である。特に、液晶分子配向方向を上下基板上で互いに平行とするホモジニアス配列とし、かつ一方の偏光板の光透過軸をその液晶分子配向方向に平行、他方の偏光板を直交とした配置(複屈折モードと呼ばれる)では、液晶層に入射した偏光光は直線偏光をほとんど乱されずに伝搬する。このことは暗レベルを沈み込ませるのに有効である。

[0008]

複屈折モードの透過率Tは、一般に、次の式で表せる。

[0009]

 $T=T_0\cdot\sin^2\{2\,\theta(\,E)\}\cdot\sin^2\{(\,\pi\cdot d_{\,\,eff}\cdot\Delta\,n)/\lambda\}$ ここで、 T_0 は係数で、主として液晶パネルに使用される偏光板の透過率で決まる数値、 $\theta(\,E)$ は液晶分子の配向方向(液晶層の実効的な光軸)と偏光透過軸のなす角度、Eは印加電界強度、 $d_{\,\,eff}$ は液晶層の実効的な厚さ、 $\Delta\,n$ は液晶の屈折率異方性、 $\lambda\, u$ は光の波長を表す。また、ここで、液晶層の実効的な厚さdeff と液晶の屈折率異方性 $\Delta\,n$ の積、すなわち $d_{\,\,eff}$ ・ $\Delta\,n\,e$ リタデーションと



いう。なお、ここでの液晶層の厚さ d_{eff} は液晶層全体の厚さではなく、電圧が印加されたとき、実際に配向方向を変える液晶層の厚さに相当する。何故なら、液晶層の界面近傍の液晶分子は、界面でのアンカリングの影響により、電圧が印加されてもその配向方向を変えないためである。従って、基板によって挟持された液晶層全体の厚さを d_{LC} とすると、この厚さ d_{LC} と d_{eff} の間には、常に d_{eff} く d_{LC} の関係があり、その差は液晶パネルに用いる液晶材料と、液晶層と接する界面、例えば配向膜材料の種類によって異なるが、概ね $20nm\sim40nm$ 程度と見積もることができる。

[0010]

上記の式から明らかなように、電界強度に依存するのは $2 \{2 \theta (E)\}$ の項であり、角度 θ を電界強度 E に応じて変えることで輝度が調整できる。ノーマリクローズ型にするには電圧無印加時に $\theta=0$ 度となるよう偏光板を設定するため、初期配向方向の乱れに敏感になるように作用する。

[0011]

このようにIPS方式では、配向均一性が非常に重要な要素であり、現在用いられているラビング法の問題が明らかになってきている。一般的に、ラビング配向処理には摩擦により発生する静電気によるTFT破損やラビング布の毛先の乱れや塵による配向乱れによる表示不良、さらにはラビング布の交換頻度が多いなどラビング処理法に関わる問題が多い。これらのラビング配向処理の問題を解決する目的で、ラビングなしで液晶の配向させるいわゆる「ラビングレス」配向法が検討され、様々な方法が提案されている。そのなかでも、偏光した紫外線等を高分子膜の表面に照射し、ラビング処理をすることなく液晶分子を配向させる方法が提案されている。

[0012]

その例として「非特許文献1」に開示された方法は、従来のラビング処理を必要とせず、偏光した光照射により一定方向に液晶を配向させることが特徴である。この方法によれば、ラビング法による膜表面の傷や静電気等の問題がなく、また工業的な生産を考慮した際の製造プロセスとしてより簡便であることが利点であり、今後のラビング処理を用いない新たな液晶配向処理方法として注目されて



いる。

[0013]

これまでの報告で使用されている液晶配向膜材料として、偏光した光に対する 光化学的感度を得る必要性から、高分子の側鎖に光反応性基を導入した高分子化 合物を用いることが提案されている。その代表的な例としてポリビニルシンナメ ートが挙げられるが、この場合光照射による側鎖部分での二量化により高分子膜 中に異方性を発現し液晶を配向させるものと考えられている。また、その他とし て高分子材料中に低分子の二色性アゾ色素を分散し、この膜表面に対して偏光し た光を照射することで一定の方向に液晶分子を配向させうることが提案されてい る。またさらには、特定のポリイミド膜に偏光した紫外線等を照射することによ って液晶分子が配向することが報告されている。この場合光照射により、一定方 向のポリイミド主鎖が分解することにより液晶配向を発現しているものと考えら れる。

[0014]

【特許文献1】

特公昭63-21907号公報

[0015]

【特許文献2】

米国特許明細書第4345249号

[0016]

【特許文献3】

WO91/10936号公報

[0017]

【特許文献4】

特開平6-22739号公報

[0018]

【特許文献5】

特開平6-160878号公報

[0019]



【特許文献6】

特開平9-73101号公報

[0020]

【非特許文献1】

ギボンズら、「ネイチャー」 3 5 1 巻、4 9 ページ(1 9 9 1 年) (W.M. Gibbons et al., Nature, 351, 49(1991))。

[0021]

【発明が解決しようとする課題】

このようにラビング配向法の問題点を解決するラビングレス配向法として光照射による光配向法が提案、検討されているが、実用上以下のような問題点を抱えている。ポリビニルシンナメート等に代表される高分子側鎖に光反応性基を導入した高分子材料系では、配向の熱安定性が十分ではなく実用性の面ではまだ十分な信頼性が得られてはいない。またこの場合、液晶の配向を発現させる構造部位が高分子の側鎖部分であると考えられることから、液晶分子をより均一に配向させ、かつより強い配向を得る上では必ずしも好ましいとは言い難い。また低分子の二色性色素を高分子中に分散した場合には、液晶を配向させる色素自体が低分子であり、実用的な観点からみて熱的、あるいは光に対する信頼性の面で課題が残されている。

[0022]

さらに、特定のポリイミドに偏光した紫外線を照射する方法においては、ポリイミド自体としては耐熱性等の信頼性は高いものの、その配向機構が光による分解に起因していると考えられることから、実用面において十分な信頼性を確保するのが困難である。すなわち、今後この偏光照射を用いた液晶配向を実際に応用する場合には、液晶を単に初期的に配向させるだけでなく、信頼性の観点から、より安定な配向を発現させることが必要とされる。また実際の工業的な応用を考えた場合、熱的にも安定な高分子構造を選択することが望まれている。これらの点で、従来光照射による液晶配向に対して提案されている高分子材料は配向力およびその安定性の面で必ずしも十分ではなく、光照射によるラビングレス配向を実現する大きな課題となっているのが実情である。



[0023]

したがって、本発明の目的は、以上のようなIPS-TFT-LCDの固有の問題である配向処理の製造マージンが狭いという問題を解決し、初期配向方向の変動による表示不良の発生を低減し、且つ安定な液晶配向を実現し、コントラスト比を高めた高品位な画質を有する特に大型の液晶表示装置を提供することにある。また本発明の他の目的は、量産性に優れた高画質・高精細度の液晶表示装置の製造方法を提供することにある。

[0024]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明は、少なくとも一方が透明な一対の基板と、前記一対の基板間に配置された液晶層と、前記一対の基板の一方の基板に形成され、この基板面にほぼ平行な成分を持った電界を前記液晶層に印加するための電極群およびこれらの電極に接続された複数のアクティブ素子と、前記液晶層と前記一対の基板の少なくともどちらか一方の基板の間に配置された配向制御膜と、前記一対の基板の少なくともどちらか一方の基板に形成され前記液晶層の分子配向状態に応じて光学特性を変える光学手段とを有し、前記配向制御膜の少なくとも一方が、光反応性のポリイミドおよび/またはポリアミック酸からなり、ほぼ直線に偏光した光を照射して配向制御膜を形成することを特徴とする。

[0025]

また本発明は、配向制御膜上の液晶層中の液晶分子の長軸方向が、光照射した ほぼ直線に偏光した偏光軸と直交していることを特徴とする。特に、光反応性の 配向制御膜が、酸無水物として少なくともシクロブタンテトラカルボン酸2無水 物、ジアミンとして少なくとも芳香族ジアミンから構成されるポリアミック酸ま たはポリイミドであることが望ましい。

[0026]

また、シクロブタンテトラカルボン酸2無水物およびその誘導体が、下記一般 式〔17〕で示される化合物であることを特徴とする。

[0027]

【化17】

[0028]

(但し、一般式〔17〕においてR1、R2、R3,R4はそれぞれ独立に水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $n=1\sim6$ のアルキル基、アルコキシ基)。

[0029]

一方、芳香族ジアミン化合物は、下記一般式〔18〕~〔32〕からなる化合物群から選択される化合物の少なくとも1種を含有することを特徴とする。

[0030]

【化18】

$$H_2N$$
 NH_2
 H_2
 H_2
 H_2
 H_3
 H_4
 H_4
 H_5
 H_5
 H_6
 H_7
 H_8

[0031]

【化19】

$$H_2N$$
 R_1
 R_2
 R_1
 R_2
 R_1

[0032]



【化20】

$$H_2N$$
 H_2
 H_3
 H_4
 H_2
 H_3
 H_4
 H_5
 H_5
 H_5
 H_5
 H_6
 H_7
 H_7
 H_7
 H_8

[0033]

【化21】

$$H_2N$$
 R_2
 R_4
 NH_2
 R_2
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_5
 R_6
 R_7
 R_8
 R_8
 R_8

[0034]

【化22】

$$H_2N$$
 H_2
 H_3
 H_2
 H_3
 H_4
 H_2
 H_3
 H_4
 H_2
 H_3
 H_4
 H_2
 H_3
 H_4
 H_4
 H_5
 H_5
 H_6
 H_7
 H_8
 H_8
 H_8

[0035]

【化23】

$$H_2N$$
 R_3
 NH_2
 R_4
 R_4
 R_4
 R_5
 R_5
 R_5
 R_6
 R_7
 R_8
 R_8
 R_8
 R_9
 R_9
 R_9
 R_9
 R_9
 R_9

[0036]



【化24】

$$H_2N$$
 H_2
 H_3
 H_4
 H_4
 H_5
 H_5
 H_5
 H_5
 H_6
 H_7
 H_7
 H_7
 H_7
 H_8
 H_8

[0037]

【化25】

$$H_2N$$
 R_3
 R_3
 R_3
 R_3
 R_3
 R_3
 R_3

[0038]

【化26】

$$H_2N$$
 H_2
 H_3
 H_2
 H_3
 H_2
 H_3
 H_2
 H_3
 H_3

[0039]

【化27】

$$H_2N$$
 H_2
 H_3
 H_4
 H_2
 H_3
 H_4
 H_4
 H_5
 H_5
 H_6
 H_7
 H_8
 H_8

[0040]



【化28】

$$H_2N$$
 R_1
 R_2
 R_3
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_5
 R_4
 R_4
 R_5
 R_4
 R_5

[0041]

【化29】

[0042]

【化30】

$$H_2N$$
 R_1
 NH_2
 R_2
 (30)

[0043]

【化31】

$$H_2N$$
 H_2
 H_2
 H_3
 H_4
 H_2
 H_3
 H_4
 H_2
 H_3
 H_4
 H_5
 H_5

[0044]



【化32】

$$H_2N$$
 H_1
 H_2
 H_3
 H_4
 H_2
 H_3
 H_4
 H_2
 H_3
 H_4
 H_5
 H_6
 H_7
 H_8
 H_8
 H_8
 H_8
 H_8
 H_8
 H_8
 H_8
 H_8

[0045]

(但し、一般式〔18〕~〔32〕においてR1、R2、R3,R4はそれぞれ独立に水素原子、フッ素原子、又は炭素数1~6のアルキル基、アルコキシ基、又はビニル基 $\{-(CH_2) m-CH=CH_2, m=0, 1, 2\}$ 又はアセチル基 $\{-(CH_2) n-C\equiv CH, n=0, 1, 2\}$ を示す。また、一般式〔5〕においてXは $\{-(CH_2) n-C=CH, n=0, 1, 2\}$ を示す。また、一般式〔5〕

[0046]

また、配向制御膜の膜厚を1nmから100nmのように薄膜にすることにより、光の透過性が向上すること、さらに偏光照射による光反応の効率が向上し効果的である。また、液晶表示装置を作製した場合にも液晶を駆動する電圧を有効に液晶層に印加するのに効果的である。さらに、電極上の配向制御膜の膜厚が1nm~50nm、さらに1nm~30nmと薄膜化することにより液晶表示装置の各画素内の電極/配向制御膜/液晶層/配向制御膜/電極の間に残留する直流電圧成分(いわゆる残留DC電圧)を低減することが可能となり、ひいては残像、焼き付き特性が向上するなど効果的である。

[0047]

また、本発明は、液晶表示装置の液晶層のプレチルト角が1度以下であることに特徴がある。また、従来のラビング配向法では電極段差端部がラビング布の繊維のガイドとして作用し、段差部が伸びた方向に繊維が引き込まれたり、段差のコーナー部に繊維が届かず配向処理ができず配向不良が生じたりする。特に、画素電極、又は共通電極、又は共通電極配線の少なくとも一方が透明な電極で構成されている場合には電極段差近傍の配向状態が目立つため、本発明が有効である。特に、透明電極がイオンドープ酸化チタン膜、又はイオンドープ酸化亜鉛膜(Z



n0)で構成されている場合には本発明が有効に作用する。また、一方で画素電極 およびそれと対向する共通電極がお互いに平行に配置されジグザグな屈曲構造か らなる場合には、液晶配向膜が下地の有機絶縁膜との密着性に劣る場合があり、 従来のラビング配向処理を施すと配向膜の剥がれなどの表示不良を引き起こす場 合がある。このような場合には本発明は有効である。

[0048]

また、本発明は、共通電極および/または画素電極が、有機絶縁膜上に形成され、その有機絶縁膜および電極上に液晶配向膜が形成されている場合に、特に有効である。また、本発明は、液晶層と前記一対の基板上に形成されている配向制御膜との二つの界面における液晶分子の配向制御方向がほぼ同一方向であることに特徴を有する。

[0049]

そして、本発明は、液晶配向膜に偏光照射することにより液晶配向処理を付与することを特徴とする。本発明によれば、配向処理に用いる偏光の光波長が200から400nmの範囲であることを特徴とする。さらに、本発明は、配向処理に用いるほぼ直線に偏光した第一の波長の光と、第二の波長の光の少なくとも2種類の波長の偏光を用いる場合にさらに有効である。

[0050]

また、本発明は、液晶配向制御膜のガラス転移温度が250℃以上であることを特徴とする。さらに、本発明は、液晶配向膜に偏光照射により液晶配向能を付与する場合に、加熱、赤外線照射、遠赤外線照射、電子線照射、放射線照射のうち少なくとも一つの処理を加えることにより更に有効に作用する。配向制御膜に偏光照射することにより液晶配向能を付与する際に、加熱、赤外線照射、遠赤外線照射、電子線照射、放射線照射を加えることにより、偏光照射による液晶配向能付与を加速、更には架橋反応などを誘起することにより、液晶配向能を促進、安定化するのに効果的である。特に、加熱、赤外線照射、遠赤外線照射、電子線照射、放射線照射のうち少なくとも一つの処理を偏光照射処理と時間的な重なりをもって行うことにより本発明はさらに有効に作用する。

[0051]



また、配向制御膜のイミド化焼成処理と偏光照射処理を時間的な重なりをもって行うことによっても本発明は有効に作用する。特に、液晶配向膜に偏光照射に加え、加熱、赤外線照射、遠赤外線照射、電子線照射、放射線照射のうち少なくとも一つの処理を行う場合に、配向制御膜の温度が100°C~400°Cの範囲であることが望ましい。また、加熱、赤外線照射、遠赤外線照射の処理は配向制御膜のイミド化焼成処理と兼用することも可能であり有効である。

[0052]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、 以下では薄膜トランジスタ等のアクティブ素子を形成した基板をアクティブマト リクス基板と称する。また、その対向基板にカラーフィルタを有する場合はこれ をカラーフィルタ基板とも称する。

[0053]

図1は本発明による液晶表示装置の第1の実施の形態を説明する一画素付近の模式断面図である。また、図2は本発明による液晶表示装置の第1の実施の形態を説明する一画素付近の構成を説明するアクティブマトリクス基板の模式図であり、図2(a)は平面図、図2(b)は図2(a)のA-A、線に沿った断面図、図2(c)は図2(a)のB-B、線に沿った断面図を示す。また、図1は図2(a)のA-A、線に沿った断面の一部に対応する。なお、図2(b)と図2(c)はの断面図は、要部構成を強調して模式的に示すもので、図2(a)のA-A、線、B-B、線の切断部に一対一で対応しない。例えば、図2(b)では半導体膜116は図示せず、図2(c)では対向電極とコモン配線120を接続するスルーホールは一箇所のみを代表して示してある。

[0054]

本実施の形態の液晶表示装置では、アクティブマトリクス基板としてガラス基板101上には、Cr (クロム)からなるゲート電極 (走査信号電極)104およびコモン配線 (共通電極配線)120が配置され、このゲート電極104および共通電極配線120を覆うように窒化シリコンからなるゲート絶縁膜107が



形成されている。また、ゲート電極104上には、ゲート絶縁膜107を介してアモルファスシリコンまたはポリシリコンからなる半導体膜116が配置され、アクティブ素子として薄膜トランジスタ(TFT)の能動層として機能するようにされている。また、半導体膜116のパターンの一部に重畳するようにCェ・Mo(クロム/モリブデン)よりなるドレイン電極(映像信号配線)106とソース電極(画素電極)105が配置され、これら全てを被覆するように窒化シリコンよりなる保護膜108が形成されている。

[0055]

また、図2 (c) に模式的に示したように、ゲート絶縁膜107と保護膜108を貫通して形成されたスルーホール103°を介して共通電極配線120に接続するコモン電極(共通電極)103がオーバーコート層112上に配置されている。また、図2(a)から分かるように、平面的には一画素の領域においてその画素電極105に対向するように、共通電極配線120よりスルーホール103°を介して引き出されている共通電極103が形成されている。

[0056]

したがって、本発明の第1の実施の形態においては、画素電極105は有機保護膜112の下層の保護膜108のさらに下層に配置され、有機保護膜112上に共通電極103が配置された構成となっている。これらの複数の画素電極105と共通電極103とに挟まれた領域で、一画素が構成される構造となっている。また、以上のように構成した単位画素をマトリクス状に配置したアクティブマトリクス基板の表面、すなわち、共通電極103が形成された有機保護膜112上には配向制御膜109が形成されている。

[0057]

一方、図1に示されたように、対向基板を構成するガラス基板102には、カラーフィルタ層111が遮光部(ブラックマトリクス)113で画素ごとに区切られて配置され、またカラーフィルタ層111および遮光部113上は透明な絶縁性材料からなる有機保護膜112で覆われている。さらにその有機保護膜112上にも配向制御膜109が形成されてカラーフィルタ基板を構成している。

[0058]



これらの配向制御膜109は、高圧水銀ランプを光源とし、石英板を積層したパイル偏光子を用いて取り出される紫外線の直線偏光照射により液晶配向能が付与されている。

[0059]

アクティブマトリクス基板を構成するガラス基板101と対向電極を構成するガラス基板102が、配向制御膜109の面で対向配置され、これらの間に液晶分子110で構成される液晶層(液晶組成物層)110、が配置されているように構成されている。また、アクティブマトリクス基板を構成するガラス基板101および対向電極を構成するガラス基板102の外側の面のそれぞれには、偏光板114が形成されている。

[0060]

以上のようにして薄膜トランジスタを用いたアクティブマトリクス型液晶表示装置(すなわち、TFT液晶表示装置)が構成される。このTFT液晶表示装置では、液晶組成物層110'を構成する液晶分子110は、電界無印加時には対向配置されている基板101,102面にほぼ平行に配向された状態となり、光配向処理で規定された初期配向方向に向いた状態でホモジニアス配向している。ここで、ゲート電極104に電圧を印加して薄膜トランジスタ(TFT)をオンにすると、画素電極105と共通電極103の間の電位差により液晶組成物層に電界117が印加され、液晶組成物が持つ誘電異方性と電界との相互作用により液晶組成物層を構成する液晶分子110は電界方向にその向きを変える。このとき液晶組成物層の屈折異方性と偏光板114の作用により本液晶表示装置の光透過率を変化させ表示を行うことができる。

[0061]

また、有機保護膜112は、絶縁性、透明性に優れるアクリル系樹脂、エポキシアクリル系樹脂、またはポリイミド系樹脂などの熱硬化性樹脂を用いれば良い。また、有機保護膜112として光硬化性の透明な樹脂を用いても良いし、ポリシロキサン系の樹脂など無機系の材料を用いても良い。さらには、有機保護膜112が配向制御膜109を兼ねるものであっても良い。

[0062]



以上のように、第1の実施の形態によれば、配向制御膜109の液晶配向制御能をパフ布で直接摩擦するラビング配向処理ではなく、非接触の光配向法を用いることにより、電極近傍に局所的な配向の乱れがなく、表示領域全面に渡り均一な配向を付与することが可能となる。

[0063]

次に、本発明による液晶表示装置の第2の実施の形態を説明する。図3は本発明による液晶表示装置の第2の実施の形態を説明する一画素付近の模式断面図である。また、図4は本発明による液晶表示装置の第2の実施の形態を説明する一画素付近の構成を説明するアクティブマトリクス基板の模式図であり、図4(a)は平面図、図4(b)は図3(a)のA-A、線に沿った断面図、図4(c)は図3(a)のB-B、線に沿った断面図を示す。また、図3は図4(a)のA-A、線に沿った断面の一部を示している。なお、図4(b)と図4(c)はの断面図は、要部構成を強調して模式的に示すもので、図2(a)のA-A、線、B-B、線の切断部に一対一で対応しない。例えば、図2(b)では半導体膜116は図示していない。

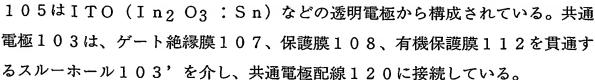
[0064]

本発明の第2の実施の形態の液晶表示装置では、アクティブマトリクス基板を構成するガラス基板101上には、Crよりなるゲート電極104および共通電極配線120が配置され、ゲート電極104と共通電極配線120を覆うように窒化シリコンからなるゲート絶縁膜107が形成されている。また、ゲート電極104上には、ゲート絶縁膜107を介してアモルファスシリコンあるいはポリシリコンからなる半導体膜116が配置され、アクティブ素子である薄膜トランジスタ(TFT)の能動層として機能するようにされている。

[0065]

また、半導体膜116のパターンの一部に重畳するようにクロム・モリブデンよりなるドレイン電極106,ソース電極(画素電極)105が配置され、これら全てを被覆するように窒化シリコンよりなる保護膜108が形成されている。この保護膜108上には、有機保護膜112が配置されている。この有機保護膜112は、例えばアクリル樹脂などの透明な材料から構成する。また、画素電極





[0066]

液晶を駆動する電界を与える場合に画素電極105と対をなす共通電極103 は、平面的に一画素の領域を囲うように形成されている。また、この共通電極1 03は、有機保護膜112の上のオーバーコート層112の上に配置されている 。そして、この共通電極103は、上部から見たときに下層に配置しているドレ イン電極106、走査信号配線104および能動素子である薄膜トランジスタ(TFT)を隠すように配置され、半導体膜116を遮光する遮光層を兼ねている 。

[0067]

なお、以上のように構成した単位画素(一画素)をマトリクス状に配置したアクティブマトリクス基板を構成するガラス基板101の表面、すなわち、有機保護膜112上およびその上に形成された共通電極103の上には、配向制御膜109が形成されている。一方、対向基板を構成するガラス102にも、カラーフィルタ層111およびその上に形成される有機保護膜112、配向制御膜109が形成されている。

[0068]

また、第2の実施の形態と同様に、高圧水銀ランプを光源とし、石英板を積層 したパイル偏光子を用いて取り出される紫外線の直線偏光照射により、これらの 配向制御膜109に液晶配向能が付与されている。

[0069]

そして、ガラス基板101と対向基板102が、配向制御膜109の形成面で対向配置され、これらの間に液晶分子110で構成された液晶組成 層110,が配置されているように構成されている。また、ガラス基板101および対向基板102の外側の面のそれぞれには偏光板114が形成されている。

[0070]

このように、本発明の第2の実施の形態においても、先に述べた第1の実施の



形態と同様に、画素電極105は有機保護膜112および保護膜108の下層に配置され、画素電極105と有機保護膜112との上に共通電極103が配置された構成となっている。また、共通電極103の電気抵抗が十分低い場合には、当該共通電極103は最下層に形成されている共通電極配線120も兼ねることができる。その際には、最下層に配置している共通電極配線120の形成およびそれに伴うスルーホールの加工を省くことができる。

[0071]

この第2の実施の形態では、図4 (a)に示すように格子状に形成された共通電極103に囲まれた領域で一画素が構成され、画素電極105とあわせて一画素を4つの領域に分割するように配置されている。また画素電極105およびそれと対向する共通電極103がお互いに平行に配置されたジグザグな屈曲構造からなり、一画素が2つ以上の複数の副画素を形成している。これにより面内での色調変化を相殺する構造となっている。

[0072]

また、図5は本発明による液晶表示装置の第3の実施の形態を説明する一画素付近の模式断面図である。図中、前記した各実施例の図面と同一符号は同一機能部分に対応する。図5に示すように、本実施の形態では、保護膜108の下層に配置した画素電極105をスルーホール103°を介して有機保護膜112上に引き上げて共通電極103と同層に配置した。この構成とした場合には、液晶を駆動する電圧をさらに低減することが可能である。

[0073]

以上のように構成されたTFT液晶表示装置では、電界無印加時には、液晶組成物層110'を構成する液晶分子110は対向配置されているガラス基板101と102面の面にほぼ平行な状態となり、光配向処理で規定された初期配向方向に向いた状態でホモジニアス配向している。ここで、ゲート電極104に電圧を印加して薄膜トランジスタ(TFT)をオンにすると、画素電極105と共通電極103の間の電位差により液晶組成物層110'に電界117が印加され、液晶組成物が持つ誘電異方性と電界との相互作用により液晶分子110は電界方向にその向きを変える。このとき液晶組成物層110'の屈折異方性と偏光板1





14の作用により液晶表示装置の光透過率を変化させ表示を行うことができる。

[0074]

また、上記した本発明の各実施の形態においては、1つの画素における共通電 極と画素電極から構成される表示領域は複数組設けることが可能である。このよ うに複数組設けることによって、1つの画素が大きい場合でも、画素電極と共诵 電極との間の距離を短くできるので、液晶を駆動させるために印加する電圧を小 さくできる。

[0075]

また、上記した本発明の各実施の形態においては、画素電極と共通電極の少な くとも一方を構成する透明導電膜の材料としては、特に制限はないが、加工の容 易さ、信頼性の高さ等を考慮してインジウムーチンーオキサイド(ITO)のよ うなチタン酸化物にイオンドープされた透明導電膜、またはイオンドープされた 亜鉛酸化物を用いるのが望ましい。

[0076]

一般的に、IPS方式においては、従来のTN方式に代表される縦電界方式と 異なり基板面との界面チルトが原理的に必要なく、界面チルト角が小さいほど視 角特性が良いことが知られており、光配向制御膜においても小さい界面チルト角 が望ましく、特に1度以下が効果的である。

[0077]

次に、本発明による液晶表示装置の製造方法としての液晶配向制御膜のラビン グレス配向法を用いた配向制御膜の形成について説明する。本発明による配向制 御膜の形成工程のフローは以下のようになる。すなわち、

- ①配向制御膜の塗膜・形成(表示領域全面にわたり均一な途膜を形成する)
- ②配向制御膜のイミド化焼成(ワニス溶剤の除去と耐熱性の高いポリイミド化 を促進する)
 - ③偏光照射による液晶配向能付与(表示領域に均一な配向能を付与する)



④ (加熱、赤外線照射、遠赤外線照射、電子線照射、放射線照射) による配向 能の促進・安定化

以上の4段階のプロセスを介して配向制御膜を形成するが、①~④のプロセス の順番に限定されるものではなく、以下のような場合には更なる効果が期待され る。

[0078]

(1)上記③、④を時間的に重なるように処理することにより液晶配向能付与を加速し架橋反応などを誘起することで、さらに効果的に配向制御膜を形成することが可能となる。また(2)上記④の加熱、赤外線照射、遠赤外線照射などを用いる場合には、上記②、③、④を時間的にオーバーラップさせることにより、上記④のプロセスが上記②のイミド化プロセスを兼ねることも可能となり、短時間に配向制御膜の形成が可能となる。

[0079]

次に、本発明による液晶表示装置の製造方法の具体的な実施例について説明する。

「第1実施例」

第1実施例は前記した本発明の第1の実施形態で説明した液晶表示装置に対応する。以下、本発明の第1実施例について図1及び図2を参照して詳細に説明する。

[0080]

本発明の第1実施例である液晶表示装置の製造において、アクティブマトリクス基板を構成するガラス基板101および対向基板(カラーフィルタ基板)を構成するガラス基板102として、厚みが0.7mmで表面を研磨したガラス基板を用いる。ガラス基板101に形成する薄膜トランジスタ115は画素電極105、信号電極106、走査電極104及びアモルファスシリコン116から構成される。走査電極104、共通電極配線120および信号電極106、画素電極105はすべてクロム膜をパターニングして形成し、画素電極105と共通電極103との間隔は7μmとした。尚、共通電極103と画素電極105については低抵抗でパターニングの容易なクロム膜を使用したが、ITO膜を使用し透明



電極を構成して、より高い輝度特性の達成することも可能である。ゲート絶縁膜 107と保護絶縁膜 108 は窒化珪素からなり、膜厚はそれぞれ 0.3μ mとした。その上にはアクリル系樹脂を塗布し、220°C、1時間の加熱処理により透明で絶縁性のある有機保護膜 112を形成した。

[0081]

次に、フォトリソグラフィ、エッチング処理により、図2 (c) に示すように 共通電極配線120までスルーホールを形成し、共通電極配線120と接続する 共通電極103をパターニングして形成した。

[0082]

その結果、単位画素(一画素)内では図2(a)に示すように、画素電極105が3本の共通電極103の間に配置されている構成となり、画素数は1024×3(R、G、Bに対応)本の信号電極106と768本の走査電極104とから構成される1024×3×768個とするアクティブマトリクス基板を形成した。

[0083]

次に、配向制御膜として、一般式〔33〕に示す4,4°ジアミノスチルベンと一般式〔34〕に示す1,2,3,4ーシクロブタンテトラカルボン酸二無水物からなるポリアミック酸ワニスを、樹脂分濃度5重量%、NMP40重量%、γブチルラクトン40重量%、ブチルセロソルブ15重量%に調整し、上記アクティブマトリクス基板の上に印刷形成して220°Cで30分の熱処理によりイミド化し、約70nmの緻密なポリイミド配向制御膜109を形成する。

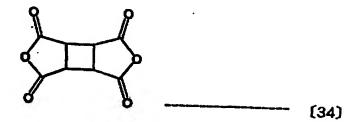
[0084]

【化33】

[0085]



【化34】



[0086]

同様に、ITOを成膜したもう一方のガラス基板102の表面にも同様のポリアミック酸ワニスを印刷形成し、220°Cで30分の熱処理を行い、約70nmの緻密なポリイミド膜からなる配向制御膜109を形成した。その表面に液晶配向能を付与するために、偏光UV(紫外線)光をポリイミド配向制御膜109に照射した。光源には高圧水銀ランプを用い、干渉フィルタを介して、240nm~380nmの範囲のUV光を取り出し、石英基板を積層したパイル偏光子を用いて偏光比約10:1の直線偏光とし、約5J/cm²の照射エネルギーで照射した。その結果、配向制御膜表面の液晶分子の配向方向は、照射した偏光UVの偏光方向に対し、直交方向であることがわかった。

[0087]

次に、これらの2枚のガラス基板101、102をそれぞれの液晶配向能を有する配向制御膜109を有する表面を相対向させて、分散させた球形のポリマビーズからなるスペーサを介在させ、周辺部にシール剤を塗布し、液晶表示装置となる液晶表示パネル(セルとも称する)を組み立てた。2枚のガラス基板の液晶配向方向は互いにほぼ並行で、かつ印加電界方向とのなす角度を75°とした。このセルに誘電異方性 Δ ϵ が正でその値が10.2(1kHz、20°C)であり、屈折率異方性 Δ α が0.075(波長590nm、20°C)、ねじれ弾性定数K2が7.0pN、ネマティック一等方相転移温度T(N-I)が約76°Cのネマテック液晶組成物Aを真空で注入し、紫外線硬化型樹脂からなる封止材で封止した。液晶層の厚み(ギャップ)は4.2 α mの液晶パネルを製作した。

[0088]

この液晶表示パネルのリタデーション (Δ nd) は、約0.31 μ mとなる。



また、このパネルに用いた配向制御膜と液晶組成物と同等のものを用いてホモジニアス配向の液晶表示パネルを作製し、クリスタルローテーション法を用いて液晶のプレチルト角を測定したところ約0.2度を示した。この液晶表示パネルを2枚の偏光板114で挟み、一方の偏光板の偏光透過軸を上記の液晶配向方向とほぼ平行とし、他方をそれに直交するように配置した。その後、駆動回路、バックライトなどを接続してモジュール化し、アクティブマトリクス型の液晶表示装置を得た。本実施例では低電圧で暗表示、高電圧で明表示となるノーマリークローズ特性とした。

[0089]

次に、本発明の第1実施例である上記の液晶表示装置の表示品位を評価したところ、コントラスト比600対1の高品位の表示が確認されるとともに、中間調表示時における広視野角が確認された。

[0090]

また次に、本発明の第1実施例である液晶表示装置の画像の焼き付け、残像を 定量的に測定するため、ホトダイオードを組合せたオシロスコープを用いて評価 した。まず、画面上に最大輝度でウインドウパターンを30分間表示し、その後 、残像が最も目立つ中間調表示、ここでは輝度が最大輝度の10%となるように 全面を切り換え、ウインドウパターンのエッジ部のパターンが消えるまでの時間 を残像緩和時間として評価した。但し、ここで許容される残像緩和時間は5分以 下である。その結果、使用温度範囲(0°C~50°C)において残像の緩和時間は1分以下であり、目視による画質残像検査においても、画像の焼き付け、残 像による表示むらも一切見られず、高い表示特性が得られた。

「第2実施例」

第2実施例で用いた配向制御膜以外は第1実施例と同様にして、酸二無水物として一般式〔35〕に示した1,3ージメチルー1,2,3,4ーシクロブタンテトラカルボン酸二無水物と、一般式〔36〕に示したジアミン化合物としてmーフェニレンジアミンからなるポリアミック酸を基板表面に印刷形成して、230°Cで30分の焼成でイミド化を行ない、膜厚約50nmに成膜した。その後、その表面にKrFエキシマレーザの波長248nmと窒素レーザの337nm

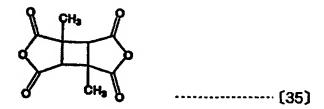




の偏光UVを用いた光照射による光配向処理を行なった。

[0091]

【化35】



[0092]

【化36】

[0093]

その後、第1実施例と同様にネマティック液晶組成物Aを封入後、100°Cで10分のアニーリングを施し、上記の照射偏光方向に対してほぼ垂直方向に良好な液晶配向を得た。

[0094]

このようにして、液晶層の厚み d が 4.0 μ m の液晶表示パネルを得た。また、この液晶表示パネルに用いた配向制御膜と液晶組成物と同等のものを用いてホモジニアス配向の液晶表示パネルを作製し、クリスタルローテーション法を用いて液晶のプレチルト角を測定したところ約 0.5 度を示した。

[0095]

次に、第1実施例同様の方法で、液晶表示装置の表示品位を評価したところ、第1実施例の液晶表示装置とほぼ同等のコントラスト比が全面に渡り500:1 を越える高品位の表示が確認されるとともに、中間調表示時における広い視野角も確認された。また、第1実施例と同様にして、この液晶表示装置の画像の焼き付け、残像の緩和時間を定量評価したところ、0°C~50°Cの使用温度範囲



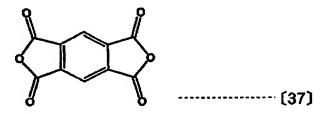
において残像の緩和時間は約1分であり、目視による画質残像検査においても、 画像の焼き付け、残像による表示むらも一切見られず、実施例1同等の高い表示 特性が得られた。

「比較例1」

本実施例の効果を説明するための比較例として、配向制御膜以外は第1実施例の場合と同様にして、酸二無水物として一般式〔37〕に示したピロメリット酸二無水物と、ジアミン化合物として一般式〔38〕に示したpーフェニレンジアミンからなるポリアミック酸ワニスを用いて液晶表示パネルを構成した。

[0096]

[11:37]



[0097]

【化38】

[0098]

これを第1実施例と同様の方法で表示品位を評価したところ、第1実施例の液晶表示装置とほぼ同等の広い視野角が確認されたものの、コントラスト比が全面に渡り100:1を下回る表示であることが確認された。また、第1実施例と同様にして、この液晶表示装置の画像の焼き付け、残像の緩和時間を定量評価したところ、0°C~50°Cの使用温度範囲において残像の緩和時間が約7分と、目視による画質残像検査においても残像の緩和時間が遅く、実施例1同等の高い表示特性は得られなかった。

「第3実施例」

用いた配向制御膜以外は第1実施例と同様にして、酸二無水物として一般式〔



39〕に示す1,2,3,4ーシクロブタンテトラカルボン酸二無水物と一般式〔40〕に示すピロメリット酸二無水物をモル比にして6:4とし、ジアミン化合物として一般式〔41〕に示すpーフェニレンジアミンを用いてポリアミック酸ワニスを調整し液晶表示パネルを作製した。その際、配向制御膜の膜厚は約50nmとした。

[0099]

【化39】

[0100]

【化40】

[0101]

【化41】

[0102]

次に、第1実施例と同様の方法で、液晶表示装置の表示品位を評価したところ、第1実施例の液晶表示装置とほぼ同等のコントラスト比が全面に渡り500: 1を越える高品位の表示が確認されるとともに、中間調表示時における広い視野角も確認された。また、本発明の第1実施例と同様にして、この液晶表示装置の



画像の焼き付け、残像の緩和時間を定量評価したところ、0°C~50°Cの使用温度範囲において残像の緩和時間は約1分であり、目視による画質残像検査においても、画像の焼き付け、残像による表示むらも一切見られず、実施例1同等の高い表示特性が得られた。

[0103]

さらに、配向制御膜に用いたポリアミック酸ワニスの上記2種類の酸無水物1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物とピロメリット酸二無水物の組成比を1:1と4:6した2種類のポリアミック酸ワニスを調整し、それぞれを用いて2種類の液晶表示パネルを作製した。この液晶表示パネルを用いた液晶表示装置のコントラスト比はそれぞれ約470:1、200:1の結果を得た。また、残像の緩和時間はそれぞれ約2分と6分という結果が得られ、酸無水物1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物とピロメリット酸二無水物の組成比4:6の場合にはその他の場合に比べ表示特性が著しく低下した。

「第4実施例」

次に、本発明の第2の実施形態である液晶表示装置の具体的構成として第4実施例を図3及び図4を用いて説明する。本発明の第4実施例である液晶表示装置の製造において、ガラス基板101および102としては、厚みが0.7mmで表面を研磨したガラス基板を用いる。薄膜トランジスタ115は画素電極105、信号電極106、走査電極104及びアモルファスシリコン116から構成される。走査電極104はアルミニウム膜をパターニングし、共通電極配線120および信号電極106はクロム膜をパターニングし、画素電極105はITO膜をパターニングし、図4(a)に示すように走査電極104以外はジグザグに屈曲した電極配線パターンに形成した。その際屈曲の角度は10度に設定した。ゲート絶縁膜107と保護絶縁膜108は窒化珪素からなり、膜厚はそれぞれ0.3μmとした。

[0104]

次に、フォトリソグラフィ法とエッチング処理により、図4 (c) に示すように共通電極配線120まで約10μm径の円筒状にスルーホールを形成し、その



上にはアクリル系樹脂を塗布し、220°C、で1時間の加熱処理により透明で 絶縁性のある誘電率約4の層間絶縁膜112を約1μm厚に形成した。この層間 絶縁膜112により表示領域の画素電極105の段差起因の凹凸ならびに隣接す る画素間のカラーフィルタ層111の境界部分の段差凹凸を平坦化した。

[0105]

その後、約7μm径に上記スルーホール部を再度エッチング処理し、その上から共通電極配線120と接続する共通電極103をITO膜をパターニングして形成した。その際、画素電極105と共通電極103との間隔は7μmとした。さらにこの共通電極103は映像信号配線106、走査信号配線104および薄膜トランジスタ115の上部を覆い画素を囲むように格子状に形成し、遮光層を兼ねるようにした。

[0106]

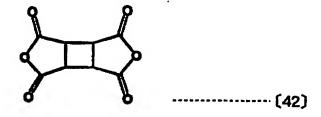
その結果、単位画素内では図4 (a) に示すように、画素電極105が3本の 共通電極103の間に配置されている構成となり、画素数は1024×3 (R、 G、Bに対応) 本の信号電極106と768本の走査電極104とから構成され る1024×3×768個とするアクティブマトリクス基板が得られた。

[0107]

次に、配向制御膜109として、一般式〔42〕に示す1,2,3,4ーシクロブタンテトラカルボン酸2無水物と一般式〔43〕に示す1,4ージアミノナフタレンからなるポリアミック酸ワニスを用い、膜厚約40nmの配向制御膜を作製し、その配向処理方法は実施例1と同様の偏光UVを約3Jcm-2の照射エネルギーで照射した。但し、偏光UV照射中に、配向制御膜の形成してある基板をホットプレート上で約150℃に加熱処理も同時に実施した。

[0108]

【化42】





[0109]

【化43】

[0110]

次に、これらの 2 枚のガラス基板をそれぞれの液晶配向膜を有する表面を相対向させて、分散させた球形のポリマビーズからなるスペーサを介在させて、周辺部にシール剤を塗布し、液晶表示パネルを組み立てた。 2 枚のガラス基板の液晶配向方向は互いにほぼ並行で、かつ印加電界方向とのなす角度を 75 。とした。この液晶表示パネルに誘電異方性 Δ 。が正でその値が 10 。 2 (1 k H z 、 20 °C)であり、屈折率異方性 Δ n が 0 。 0 7 5 (波長 5 9 0 n m 、 2 0 °C)、ねじれ弾性定数 K 2 が 7 . 0 p N、ネマティックー等方相転移温度 T (N - I)が約 7 6 °Cのネマティック液晶組成物 A を真空で注入し、紫外線硬化型樹脂からなる封止材で封止した。液晶層の厚み(ギャップ)は 4 . 2 μ mの液晶パネルを製作した。このパネルのリタデーション(Δ n d)は、約 0 . 3 1 μ m となる

[0111]

また、この液晶表示パネルに用いた配向制御膜と液晶組成物と同等のものを用いてホモジニアス配向の液晶表示パネルを作製し、クリスタルローテーション法を用いて液晶のプレチルト角を測定したところ約0.2度を示した。このパネルを2枚の偏光板114で挟み、一方の偏光板の偏光透過軸を上記の液晶配向方向とほぼ平行とし、他方をそれに直交するように配置した。その後、駆動回路、バックライトなどを接続してモジュール化し、アクティブマトリクス型の液晶表示装置を得た。本実施例では低電圧で暗表示、高電圧で明表示となるノーマリークローズ特性とした。

[0112]

次に、本発明の第4実施例である液晶表示装置の表示品位を評価したところ、



第1の実施例の液晶表示装置に比べて開口率が高く、コントラスト比600:1 の高品位の表示が確認されるとともに、中間調表示時における広視野角も確認された。また、本発明の第1実施例と同様にして、この液晶表示装置の画像の焼き付け、残像の緩和時間を定量評価したところ、0°C~50°Cの使用温度範囲において残像の緩和時間は約1分であり、目視による画質残像検査においても、画像の焼き付け、残像による表示むらも一切見られず、実施例1同等の高い表示特性が得られた。

[0113]

また、本実施例と同様の方法でガラス基板上に作製した配向制御膜を削り取り、示差走査熱量計(DSC; Differential Scanning Calorimetry)を用いて配向制御膜のガラス転移温度を評価したところ、50°C~300°Cまでの温度範囲では明確なガラス転移点を確認することが出来なかった。したがって、本実施例の配向制御膜のガラス転移温度は測定温度上限の300°C以上と考えられる。

「第5実施例」

配向制御膜として、一般式〔44〕に示す1,2,3,4ーシクロブタンテトラカルボン酸2無水物と一般式〔45〕に示す2,6ージアミノナフタレンからなるポリアミック酸ワニスを用い、膜厚約50nmの配向制御膜を作製し、その配向処理方法は第1実施例と同様の高圧水銀ランプからの光を干渉フィルタと石英のパイル偏光子を用いて240nm~310nmの波長範囲で10:1の偏光比の偏光UVとし、照射エネルギーは約3J/cm²で照射した。それ以外は第4実施例と同様にして第5実施例の液晶表示パネルを作製した。この液晶表示パネルを用いて得た液晶表示装置の表示品位を評価したところ、第4実施例の液晶表示装置と同等の高品位の表示が確認された。また中間調表示時における広視野角も確認された。

[0114]



【化44】

[0115]

【化45】

[0116]

また、本発明の第1実施例と同様にして、この第5実施例の液晶表示装置の画像の焼き付け、残像の緩和時間を定量評価したところ、0°C~45°Cの使用温度範囲において残像の緩和時間は第4実施例4同様に1分以下であり、目視による画質残像検査においても、画像の焼き付け、残像による表示むらも一切見られず、高い表示特性が得られた。また、第4実施例と同様の方法でガラス基板上に作製した配向制御膜を削り取り、示差走査熱量計(DSC;Differential Scanning Calorimetry)を用いて配向制御膜のガラス転移温度を評価したところ、50°C~300°Cまでの温度範囲では明確なガラス転移点を確認することが出来なかった。したがって、本実施例の配向制御膜のガラス転移温度は測定温度上限の300°C以上と考えられる。

「第6実施例」

液晶表示装置のセルギャップ制御に用いているポリマービーズからなるスペーサの代わりに、あらかじめアクティブマトリクス基板の配向制御膜を形成する前にネガ型の感光性のアクリル系樹脂を塗布・露光・現像処理により、約10 μm径の柱状にパターニングして、各画素のTFT部分の近傍で走査配線104の上層の遮光層である共通電極103上に形成し、その後に配向制御膜として、ジア



ミン化合物として一般式 [46] に示した3,3'ージメチルー4,4'ージアミノビフェニルと一般式 [47] に示した4,4'ージアミノフェニルチオエーテルをモル比1:2の割合とし、酸無水物として一般式 [48] に示した1,3ージフルオロー1,2,3,4ーシクロブタンテトラカルボン酸二無水物を用いてポリアミック酸ワニスを調整し、膜厚約30nmに製膜した。またその配向処理方法は実施例5と同様の高圧水銀ランプからの光を干渉フィルタと石英のパイル偏光子を用いて240nm~310nmの波長範囲で10:1の偏光比の偏光UVとし、照射エネルギーは約3J/cm²で照射した。また同時に軟X線発生装置を用い軟X線を近距離から照射した。

[0117]

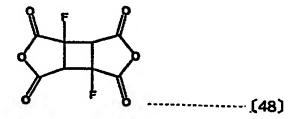
【化46】

[0118]

【化47】

[0119]

【化48】



[0120]

以上の工程以外は第5実施例と同様にして第6の実施例となる液晶表示装置を



作し、本発明の第6実施例である液晶表示装置の表示品位を評価したところ、第5実施例の液晶表示装置に比べて高いコントラスト比を示す高品位の表示が確認された。また、中間調表示時における広視野角も確認された。これは第5実施例の液晶表示装置に見られる画素内にランダムに分布するスペーサビーズ周りの液晶の配向の乱れに起因した光漏れが完全に除去されたためと考えられる。

[0121]

また、本発明の第1実施例と同様にして、この第6実施例の液晶表示装置の画像の焼き付け、残像の緩和時間を定量評価したところ、残像の緩和時間は実施例5と同様に1分以下であり、目視による画質残像検査においても、画像の焼き付け、残像による表示むらも一切見られず、高い表示特性が得られた。

「第7実施例」

用いた配向制御膜およびその配向処理条件以外は第4実施例4同様にして、一般式〔49〕に示したジアミン化合物として9-メトキシー2,7-ジアミノフルオレンと、一般式〔50〕に示した酸二無水物として1、2、3、4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物からなるポリアミック酸を基板表面に印刷形成して、230°Cで30分の焼成してイミド化を行ない、膜厚約50nmに成膜した。その後、その表面に遠赤外線を照射しながら、窒素レーザの337nmの偏光UVを照射エネルギー約3J/cm²で照射することにより光配向処理を行なった。そのときの配向制御膜の温度は約180°Cであった。

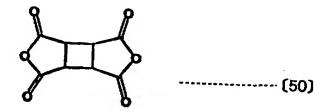
[0122]

【化49】

[0123]



【化50】



[0124]

その後、第4実施例と同様にネマティック液晶組成物Aを封入後、100°Cで10分のアニーリングを施し、上記の照射偏光方向に対してほぼ垂直方向に良好な液晶配向を得た。

[0125]

このようにして、液晶層の厚み d が 4.0 μ m の液晶表示装置を得た。また、このパネルに用いた配向制御膜と液晶組成物と同等のものを用いてホモジニアス配向のセルを作製し、クリスタルローテーション法を用いて液晶のプレチルト角を測定したところ約 0.3 度を示した。

[0126]

次に、第1実施例と同様の方法で、本発明の第7実施例である液晶表示装置の表示品位を評価したところ、第1の実施例の液晶表示装置とほぼ同等のコントラスト比が全面に渡り600:1を越える高品位の表示が確認されるとともに、中間調表示時における広い視野角も確認された。また、本発明の第1実施例と同様にして、この第7実施例の液晶表示装置の画像の焼き付け、残像の緩和時間を定量評価したところ、残像の緩和時間は1分以下であり、目視による画質残像検査においても、画像の焼き付け、残像による表示むらも一切見られず、高い表示特性が得られた。

「第8実施例」

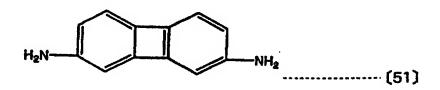
用いた配向制御膜およびその配向処理条件以外は第4実施例と同様にして、ジアミン化合物として一般式 [51] に示した2,7ージアミノビフェニレンと、酸二無水物として一般式 [52] に示した1、2、3、4ーシクロブタンテトラカルボン酸二無水物からなるポリアミック酸を基板表面に印刷形成して、230



°C、30分の焼成、イミド化を行ない、膜厚約20nmに製膜した。その後、その表面に遠赤外線を照射しながら、窒素レーザの337nmの偏光UVを用いた光照射による光配向処理を行なった。そのときの配向制御膜の温度は約200°Cであった。その後、第4実施例と同様にネマティック液晶組成物Aを封入後、100°Cで10分のアニーリングを施し、上記の照射偏光方向に対してほぼ垂直方向に良好な液晶配向を得た。

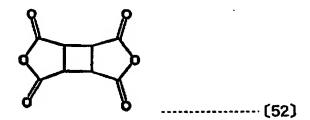
[0127]

【化51】



[0128]

【化52】



[0129]

このようにして、液晶層の厚み d が 4 . 0 μ mの液晶表示装置を得た。また、このパネルに用いた配向制御膜と液晶組成物と同等のものを用いてホモジニアス配向のセルを作製し、クリスタルローテーション法を用いて液晶のプレチルト角を測定したところ約 0 . 3 度を示した。

[0130]

次に、実施例1同様の方法で、本発明の第8実施例である液晶表示装置の表示 品位を評価したところ、第4実施例の液晶表示装置とほぼ同等のコントラスト比 が全面に渡り600:1を越える高品位の表示が確認されるとともに、中間調表 示時における広い視野角も確認された。また、本発明の第1の実施例と同様にし



て、この第8の実施例の液晶表示装置の画像の焼き付け、残像の緩和時間を定量評価したところ、残像の緩和時間は2分以下であり、目視による画質残像検査においても、画像の焼き付け、残像による表示むらも一切見られず、高い表示特性が得られた。

[0131]

また、本実施例で用いた配向制御膜は、遠赤外線照射および窒素レーザの偏光 U V 照射の組み合わせ以外にも、例えば高圧水銀ランプからの光を干渉フィルタ 、石英のパイル偏光子を介して 300 n m ~ 380 n m の波長範囲の偏光 U V を 照射エネルギー約 3 J / c m 2 で照射した場合にも、上記のような高い表示特性 が得られることが分かった。さらに、 10.5μ m の炭酸ガスレーザーを 200 m J 照射しながら上記 $300\sim380$ m m の偏光 U V を 照射した場合にも上記同様 の高い表示特性が得られることが分かった。

「第9実施例」

以下、本発明の第9実施例について図5を用いて説明する。本発明の第9の実施例である液晶表示装置の製造において、基板101、102としては、厚みが0.7mmで表面を研磨したガラス基板を用いる。薄膜トランジスタ115はソース電極105、信号電極106、走査電極104及びアモルファスシリコン116から構成される。走査電極104はアルミニウム膜をパターニングし、共通電極配線120および信号電極106およびソース電極105はクロム膜をパターニングして形成した。ゲート絶縁膜107と保護絶縁膜108は窒化珪素からなり、膜厚はそれぞれ0.3μmとした。その上にアクリル系樹脂を塗布し、220°C、1時間の加熱処理により透明で絶縁性のある誘電率約4の有機保護膜112を約1.0μm厚に形成した。この有機保護膜112により表示領域の画素電極105の段差起因の凹凸ならびに隣接する画素間の段差凹凸を平坦化した

[0132]



た。また、共通電極配線120についても約 10μ m径の円筒状にスルーホールを形成し、その上からITO膜をパターニングして共通電極103を形成した。その際、画素電極105と共通電極103との間隔は 7μ mとし、走査電極104以外はジグザグに屈曲した電極配線パターンに形成した。その際、屈曲の角度は10度に設定した。さらにこの共通電極103は映像信号配線106、走査信号配線104および薄膜トランジスタ115の上部を覆い画素を囲むように格子状に形成し、遮光層を兼ねるようにした。

[0133]

その結果、単位画素内に2種類のスルーホールが形成されている以外は実施例4とほぼ同様に、画素電極105が3本の共通電極103の間に配置されている構成となり、画素数は1024×3 (R、G、Bに対応)本の信号電極106と768本の走査電極104とから構成される1024×3×768個とするアクティブマトリクス基板を形成した。

[0134]

以上のように画素構造、用いる配向制御膜以外は実施例4と同様として、図5に示すように第9実施例の液晶表示装置を作製した。本実施例で用いた配向制御膜はジアミンとして一般式〔53〕に示した2,6ージアミノ、9,10一ジメチルアントラセンと、一般式〔54〕に示した4,4 'ージアミノベンゾフェノンをモル比2:1の割合とし、酸二無水物として一般式〔55〕に示した1、2、3、4ーシクロブタンテトラカルボン酸二無水物と一般式〔56〕に示した1,2,3,4ーシクロブタンテトラカルボン酸ニ無水物をモル比1:2の割合として合成したポリアミック酸ワニスを用い、膜厚約20mの配向制御膜を作製した。

[0135]



【化53】

[0136]

【化54】

[0137]

【化55】

[0138]

【化56】

[0139]

次に、本実施例9の液晶表示装置の表示品位を評価したところ、第1の実施例



の液晶表示装置と同等の高品位の表示が確認されるとともに、中間調表示時における広視野角も確認された。次に、本発明の第1の実施例と同様にして、この本 比較例1の液晶表示装置の画像の焼き付け、残像の緩和時間を定量評価したとこ ろ、残像の緩和時間は1分以下であり、目視による画質残像検査においても、画 像の焼き付け、残像による表示むらも一切見られず、高い表示特性が得られた。

[0140]

図5に示すように、TFTに直接接続されている画素電極が基板最表面に形成され、その上には薄い配向制御膜が形成される場合には、通常のラビング配向処理を行うと摩擦による帯電が発生し、場合によっては表面近傍の画素電極を介してTFT素子がダメージを受けることがある。このような場合は本実施例のようなラビングレスの光配向処理が非常に有効である。

「第10実施例」

図6は本発明による液晶表示装置の第10の実施の形態を説明する一画素付近の模式断面図である。本実施例の液晶表示装置の製造において、ガラス基板101と102としては、厚みが0.7mmで表面を研磨したガラス基板を用いる。薄膜トランジスタ115は画素電極105、信号電極106、走査電極104及びアモルファスシリコン116から構成される。走査電極104、共通電極配線120および信号電極106、画素電極105および共通電極103はすべてクロム膜をパターニングして形成し、画素電極105と共通電極103との間隔は7μmとした。ゲート絶縁膜107と保護絶縁膜108は窒化珪素からなり、膜厚はそれぞれ0.3μmとした。その上には配向制御膜として一般式[57]に示したジアミン化合物として9,10ージアミノアントラセンと、酸二無水物として一般式[58]に示した1、2、3、4ーシクロプタンテトラカルボン酸二無水物からなるポリアミック酸ワニスを基板表面に印刷形成して、230°C、30分の焼成、イミド化を行ない、膜厚約20mmに成膜した。

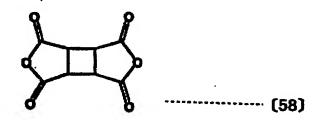
[0141]



【化57】

[0142]

【化58】



[0143]

[0144]

本実施例の液晶表示装置の表示品位を評価したところ、第1実施例の液晶表示 装置と同等の高品位の表示が確認されるとともに、中間調表示時における広視野 角も確認された。次に、本発明の第1の実施例と同様にして、この本実施例10 の液晶表示装置の画像の焼き付け、残像の緩和時間を定量評価したところ、残像 の緩和時間は2分以下であり、目視による画質残像検査においても、画像の焼き 付け、残像による表示不良は認められなかった。また、本実施例で用いたジアミ



ン化合物の誘導体である一般式 [59] に示した1,5ージエチリルー9,10ージアミノアントラセンをモル比で50%導入し合成したポリアミック酸ワニスを用いた場合には、偏光UVの照射エネルギーが約2J/cm² において同等の高い表示特性が得られた。

[0145]

【化59】

[0146]

「第11実施例」

用いた配向制御膜の組成ならびに配向制御膜形成、配向処理方法以外は第10実施例と同様にし、本実施例の配向制御膜のジアミン化合物として一般式〔60〕に示した2,7ージアミノフェナントレンと、酸二無水物として一般式〔61〕に示す1、2、3、4ーシクロブタンテトラカルボン酸二無水物からなるポリアミック酸ワニスを基板表面に印刷形成して、90°C、2分の熱処理によるレベリングを行い、膜厚約35nmに成膜した。その後、その表面に遠赤外線を照射し、膜表面を約230°Cに保持しながら、高圧水銀ランプからの光を干渉フィルタ、石英のパイル偏光子を介して220~380nmの波長範囲の偏光UVを照射エネルギー約3J/cm²で照射し光配向処理を施した。処理後の配向制御膜の膜厚は約25nmであった。

[0147]



【化60】

[0148]

【化61】

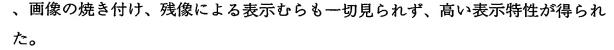
[0149]

その後、第10実施例と同様に図6に示すような本実施例の液晶表示装置を作製し、ネマティック液晶組成物Aを封入後、100°C、10分のアニーリングを施し、上記の照射偏光方向に対してほぼ垂直方向に良好な液晶配向を得た。このようにして、液晶層の厚み d が 4 . 0 μ μ mの液晶表示装置を得た。また、このパネルに用いた配向制御膜と液晶組成物と同等のものを用いてホモジニアス配向のセルを作製し、クリスタルローテーション法を用いて液晶のプレチルト角を測定したところ約 0 . 1 度を示した。

[0150]

次に、第1実施例と同様の方法で、本実施例の液晶表示装置の表示品位を評価したところ、一般にラビング配向処理で見られる電極段差近傍の配向不良による光漏れがなく、第1の実施例の液晶表示装置とほぼ同等のコントラスト比が全面に渡り600:1を越える高品位の表示が確認されるとともに、中間調表示時における広い視野角も確認された。また、本発明の第1実施例と同様にして、この第11実施例の液晶表示装置の画像の焼き付け、残像の緩和時間を定量評価したところ、残像の緩和時間は1分以下であり、目視による画質残像検査においても





「第12実施例」

用いた配向制御膜の組成ならびに配向制御膜形成、配向処理方法以外は実施例 9と同様にして、本実施例の配向制御膜のジアミン化合物として一般式 [62]に示した9,10ージアミノアントラセンと、酸二無水物として一般式 [63]に示した1、2、3、4ーシクロブタンテトラカルボン酸二無水物からなるポリアミック酸ワニスを基板表面に印刷形成して90°C、2分の熱処理によるレベリングを行い、膜厚約30nmに製膜した。その後、その表面に遠赤外線を照射し、膜表面を約240°Cに保持しながら、高圧水銀ランプからの光を干渉フィルタ、石英のパイル偏光子を介して220~280nmの波長範囲の偏光UVを照射エネルギー約3J/cm²で照射し、イミド化焼成処理ならびに光配向処理を施した。処理後の配向制御膜の膜厚は約26nmであった。

[0151]

【化62】

[0152]

【化63】

[0153]



その後、実施例9と同様に図5に示すような本実施例12の液晶表示装置を作製し、ネマティック液晶組成物Aを封入後、100°C、10分のアニーリングを施し、上記の照射偏光方向に対してほぼ平行な方向に良好な液晶配向を得た。このようにして、液晶層の厚み d が 4.0 μ m の液晶表示装置を得た。また、このパネルに用いた配向制御膜と液晶組成物と同等のものを用いてホモジニアス配向のセルを作製し、クリスタルローテーション法を用いて液晶のプレチルト角を測定したところ約0.1度を示した。

[0154]

次に、第1実施例と同様の方法で、本発明の第7実施例である液晶表示装置の表示品位を評価したところ、一般にラビング配向処理で見られる電極段差近傍の配向不良による光漏れがなく、第1の実施例の液晶表示装置とほぼ同等のコントラスト比が全面に渡り600:1を越える高品位の表示が確認されるとともに、中間調表示時における広い視野角も確認された。また、本発明の第1の実施例と同様にして、この第12の実施例の液晶表示装置の画像の焼き付け、残像の緩和時間を定量評価したところ、0°C~50°Cの使用温度範囲において残像の緩和時間は1分以下であり、目視による画質残像検査においても、画像の焼き付け、残像による表示むらも一切見られず、高い表示特性が得られた。

[0155]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、IPS方式の液晶表示装置において、 配向処理の製造マージンが狭いという固有の問題を解決し、初期配向方向の変動 による表示不良の発生を低減し、かつ安定な液晶配向を実現し、量産性に優れ、 かつコントラスト比を高めた高品位な画質を有する液晶表示装置を提供すること ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明による液晶表示装置の第1の実施の形態の画素構成を説明する画素部分 の断面図である。

【図2】





本発明による液晶表示装置の第1の実施の形態の画素構成を説明する画素部分の平面図および断面図である。

【図3】

本発明による液晶表示装置の第2の実施の形態の画素構成を説明する画素部分の断面図である。

【図4】

本発明による液晶表示装置の第2の実施の形態である液晶表示装置の画素構成 を説明する画素部分の平面図および断面図である。

【図5】

本発明の実施例を説明する液晶表示装置の画素の構成の断面図である。

【図6】

本発明の実施例を説明する液晶表示装置の画素の構成の断面図である。

【符号の説明】

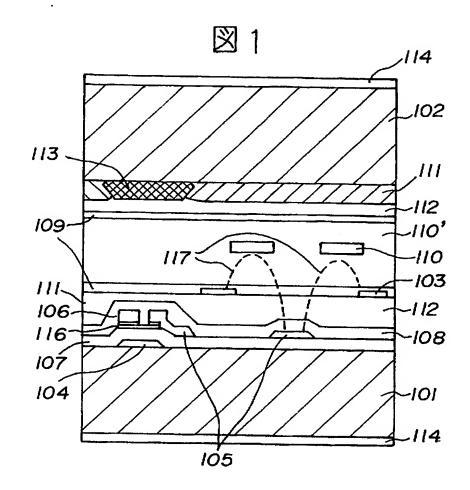
101,102・・・ガラス基板、103・・・共通電極(コモン電極)、104・・・走査電極(ゲート電極)、105・・・画素電極(ソース電極)、106・・・信号電極(ドレイン電極)、107・・・絶縁膜、108・・・保護絶縁膜、109・・・配向制御膜、110・・・液晶分子、110・・・液晶層(液晶組成物層)、111・・・カラーフィルタ、112・・・有機絶縁膜、113・・・遮光膜(ブラックマトリクス)、114・・・偏光板、115・・・薄膜トランジスタ、116・・・半導体膜、117・・・電界方向、120・・・・共通電極配線。



【書類名】

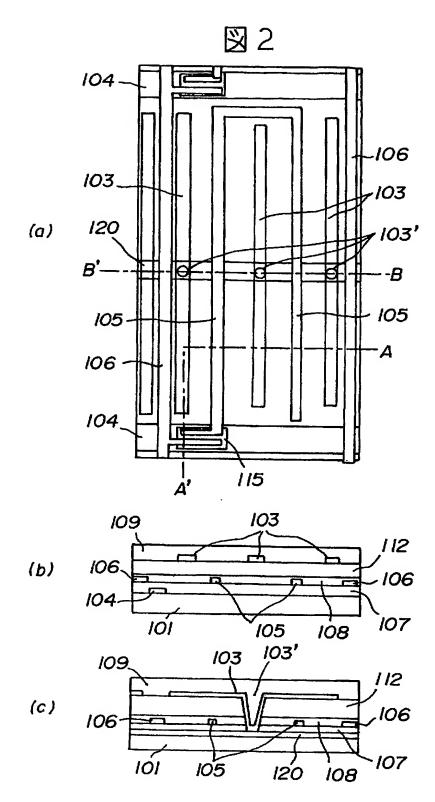
図面

【図1】



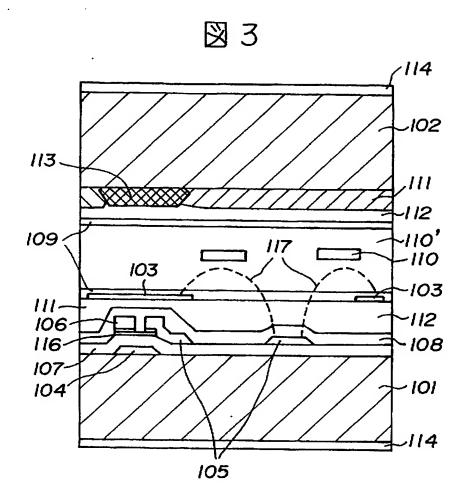


【図2】



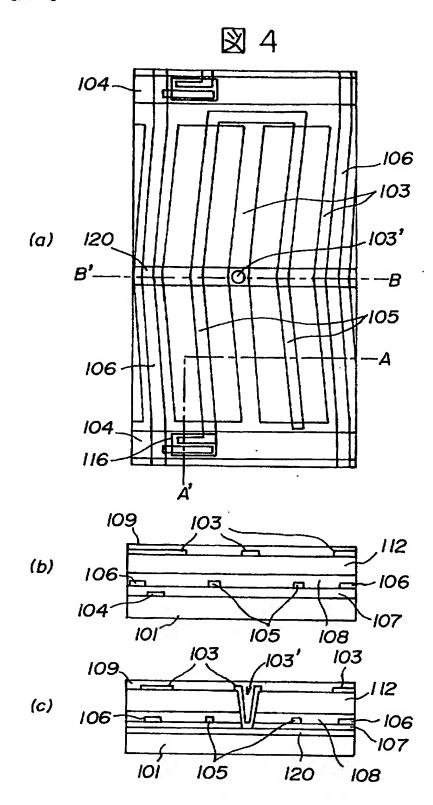


【図3】



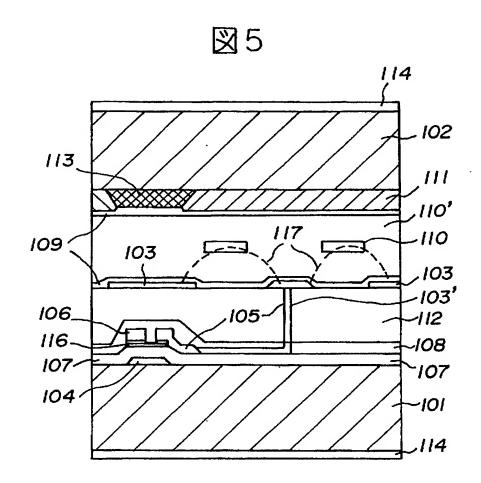


【図4】



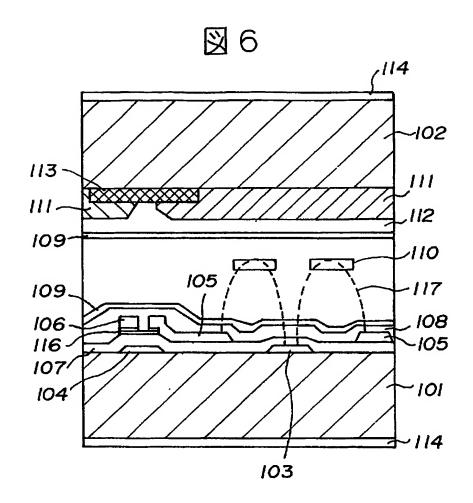


【図5】





【図6】





【書類名】

要約書

【目的】

IPS方式の液晶表示装置における液晶配向制御膜の初期配向方向の変動による表示不良の発生を低減し、かつ安定な液晶配向を実現し、量産性に優れ、かつコントラスト比を高めた高品位の画質を有する液晶表示装置を提供する。

【構成】

少なくとも一方が透明な一対の基板101、102の間に配置された液晶配向制御膜109と、一対の基板の一方の基板に形成されて基板面にほぼ平行な成分を持った電界を前記液晶層に印加するための電極群103、105およびこれらの電極に接続された複数のアクティブ素子と、液晶層110'と、一対の基板の少なくとも一方に形成されて液晶層の分子配向状態に応じて光学特性を変える光学手段114とを有し、配向制御膜109の少なくとも一方が光反応性のポリイミドおよび/またはポリアミック酸からなり、その配向制御膜能がほぼ直線に偏光した光を照射して付与されている。

【選択図】

図 1



将願2002-356461

出願人履歴情報

識別番号

[000005108]

1. 変更年月日

1990年 8月31日

[変更理由]

新規登録

住 所 名

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

株式会社日立製作所